

2021年12月9日  
株式会社日立ハイテク

## データ駆動型の研究開発を支援する新型 FE-SEM 2 機種を発売

大量データの自動取得機能を強化し、スループット向上に貢献



【電界放出形走査電子顕微鏡 SU8600(左) SU8700(右)】

株式会社日立ハイテク（以下、日立ハイテク）は、このたびデータ取得の自動化機能を強化した2機種のFE-SEM<sup>\*1</sup>「SU8600」「SU8700」（以下、本製品群）を発売します。FE-SEMは、半導体やライフサイエンス、材料開発などの幅広い分野において、微細構造の観察や計測・分析を行う際に活用されている走査電子顕微鏡です。今後、多くのデータを必要とするデータ駆動型研究開発の進展が予想される中、本製品群を活用いただくことにより、大量データの短時間取得やユーザーの負荷低減を支援してまいります。なお、国内での販売価格は、「SU8600」を7,400万円（税別）、「SU8700」を7,900万円（税別）で予定しており、2機種併せて年間200台を販売目標としています。

\*1. FE-SEM：Field Emission Scanning Electron Microscope（電界放出形走査電子顕微鏡）

### ■SU8600、SU8700 開発の背景

FE-SEMは、得られる画像の分解能が高く、またその情報の豊富さや試料の取り扱いが比較的簡便なことから、ナノテクノロジー、半導体・エレクトロニクス、ライフサイエンス、材料などの幅広い分野において、微細構造の観察から計測、分析まで多岐にわたって活用されています。近年のマテリアルズ・インテグレーション<sup>\*2</sup>をはじめとしたその活用分野・用途の広がりに伴い、大量データの短時間取得やそれに要する負荷の低減が求められています。こうしたニーズに応え、今回発売する本製品群では日立ハイテクがこれまで培ってきた高分解能FE-SEMとしての性能に加えて、大量データ取得を支援する自動化機能を強化しました。

\*2. マテリアルズ・インテグレーション：材料開発期間短縮を支援する、理論/実験/データ解析/シミュレーション/データベースを融合活用した総合的な材料技術。参考：<https://www.jst.go.jp/sip/k03/sm4i/project/project-d.html>

### ■SU8600、SU8700 の特長

SU8600は、微細構造の解析に必要な不可欠な低エネルギー観察や、高分子などの電子線照射に弱い材料において高分解能観察が可能です。SU8700は、低エネルギー観察から高い照射電流を要する

EBSD<sup>\*3</sup> 分析まで、セラミックスや金属などの幅広い材料を対象とした、さまざまな分析手法の適用を可能にします。

本製品群には、主に以下の特長があります。

### 1. データ自動取得をサポート

FE-SEM の観察や分析では対象や目的に応じて観察条件を変更・調整する作業が生じます。調整に要する時間はユーザーの熟練度によって異なり、このことがデータの質やスループットのばらつきを生じさせる一因になっています。本製品群は、この調整作業を自動化する機能を搭載し、安定した調整を可能としました。

また、装置の性能向上に伴い、求められるデータの種類や量も増大している中、多種多量のデータを手動で取得することもユーザーの負担を増大させています。本製品群は、オプション機能「EM Flow Creator」を準備しており、ユーザー毎の取得条件に応じた自動データ取得を可能にすることで、これからのデータ駆動型研究開発に向けた大量データ取得をサポートします。

### 2. 取得情報の種類、量を増加

SEM からはさまざまな信号が得られますが、本製品群では同時に最大 6 つの検出器信号を表示・保存することが可能です。画像取得回数は少なくしつつ、多くの種類の情報を取得します。

また、一度に大量の情報を取得するために最大画素数を現行機種<sup>\*4</sup>の 64 倍にあたる 40,960x30,720 画素まで拡張しました<sup>\*5</sup>。この機能により、一枚の画像データから複数の局所微細構造を評価することが可能になります。

### 3. 信号検出能力の強化

SU8600 では、複数の新型オプション検出器が開発され、凹凸情報、発光情報の検出能力が強化されています。また、反射電子信号検出においては応答性の高速化が図られています。

SU8700 では、短 WD<sup>\*6</sup> で EDS<sup>\*7</sup> 分析が可能な試料室設計がなされており、EDS 分析の高空間分解能力を図ることで、より微小な部位の分析が可能となっています。

日立ハイテクは、本製品群をはじめとする革新的なソリューションをタイムリーに提供し続け、最先端分野でお客様の飛躍と成長をお手伝いすることで、今後も新たな社会・環境価値の創出に取り組み、最先端のモノづくりに貢献いたします。

\*3. EBSD : Electron Back Scatter Diffraction (電子線後方散乱回折)。結晶性試料の方位解析に用いる手法。

\*4. Regulus シリーズ FE-SEM との比較

\*5. オプションで拡張可能。

\*6. WD : Working Distance. (作動距離 : SEM 対物レンズと試料間の距離)

\*7. EDS : Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (エネルギー分散型 X 線分析)

■SU8600 について

<https://www.hitachi-hightech.com/jp/science/products/microscopes/electron-microscope/fe-sem/su8600>

■SU8700 について

<https://www.hitachi-hightech.com/jp/science/products/microscopes/electron-microscope/fe-sem/su8700>

■日立ハイテクについて

日立ハイテクは、2001 年、株式会社日立製作所 計測器グループ、同半導体製造装置グループと、先端産業分野における専門商社である日製産業株式会社が統合し、誕生しました。

医用分析装置、バイオ関連製品、分析機器の製造・販売を行う「アナリティカル・ソリューション」、半導体製造装置、解析装置の製造・販売を行う「ナノテクノロジー・ソリューション」、社会・産業インフラ、モビリティ等の分野において高付加価値ソリューションを提供する「インダストリアル・ソリューション」の 3 つのセグメントで、グローバルな事業展開を行っています（2021 年 3 月期日立ハイテクグループ連結売上収益は 6,063 億円）。

詳しくは、日立ハイテクのウェブサイト(<https://www.hitachi-hightech.com/jp/>)をご覧ください。

■お問い合わせ先

株式会社日立ハイテク お客様サポートセンタ

製品サービスに関するお問い合わせ

[https://www.hitachi-hightech.com/jp/support/inquiry/science/form\\_input.do](https://www.hitachi-hightech.com/jp/support/inquiry/science/form_input.do)

## 高山理化精機株式会社

本社・営業部	〒399-0033	長野県松本市笹賀5652-18	TEL:0263-25-3111
長野支店	〒381-2241	長野県長野市青木島町青木島乙265-1	TEL:026-284-6111
佐久営業所	〒385-0025	長野県佐久市塚原980-15	TEL:0267-68-2111
南信営業所	〒399-4511	長野県上伊那郡南箕輪村鳥居原8296-1	TEL:0265-76-6111
北関東営業所	〒329-0205	栃木県小山市間々田1290-2	TEL:0285-41-1772
新潟営業所	〒940-2111	新潟県長岡市三ツ郷屋町字下川原341-9	TEL:0258-28-7111
山梨出張所	〒400-0123	山梨県甲斐市島上条747-1	TEL:055-269-9511
埼玉ランチ	〒355-0025	埼玉県東松山市幸町9-24 サンシャインビル105	TEL:0493-81-3727